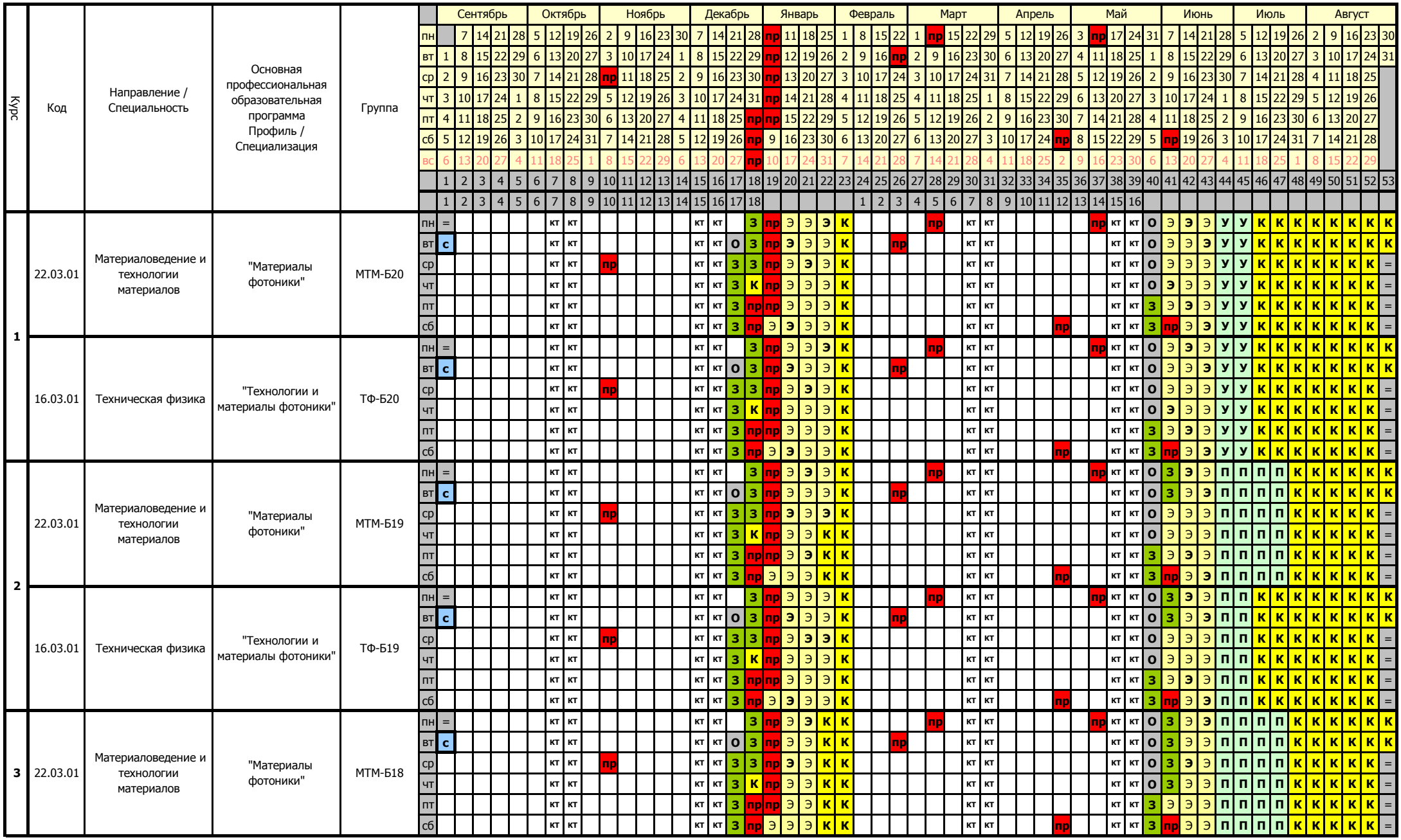
Приложение № 7

к приказу № _____ от _____

ГРАФИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

Курс	Код	Направление / Специальность	Основная профессиональная образовательная программа Профиль / Специализация	Группа	
1	22.03.01	Материаловедение и технологии материалов	"Материалы фотоники"	МТМ-Б20	
1	16.03.01	Техническая физика	"Технологии и материалы фотоники"	ТФ-Б20	
2	22.03.01	Материаловедение и технологии материалов	"Материалы фотоники"	МТМ-Б19	
2	16.03.01	Техническая физика	"Технологии и материалы фотоники"	ТФ-Б19	
3	22.03.01	Материаловедение и технологии материалов	"Материалы фотоники"	МТМ-Б18	



Приложение № 7
к приказу № ______ от ________________

Курс	Код	Направление / Специальность	Основная профессиональная образовательная программа Профиль / Специализация	Группа		Сентябрь					Октябрь				Ноябрь					Декабрь				Январь				Февраль				Март					Апрель				Май					Июнь				Июль				Август				
					пн		7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	пр	11	18	25	1	8	15	22	1	пр	15	22	29	5	12	19	26	3	пр	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
					вт	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	пр	12	19	26	2	9	16	пр	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31
					ср	2	9	16	23	30	7	14	21	28	пр	11	18	25	2	9	16	23	30	пр	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	
					чт	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	пр	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
					пт	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	пр	пр	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
					сб	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	пр	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	пр	8	15	22	29	5	пр	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
					вс	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	пр	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
4	22.03.01	Материаловедение и технологии материалов	"Физическое материаловедение"	МТМ-Б17	пн	=						кт	кт							кт	кт		З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	пр	п	п/кт	п/кт	п	п	Оп	Э	Э	пр	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К
					вт	с						кт	кт							кт	кт	О	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	пр	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	Оп	Э	Э	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К
					ср							кт	кт		пр					кт	кт	З	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	З	Э	пд	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					чт							кт	кт							кт	кт	З	К	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	З	Э	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					пт							кт	кт							кт	кт	З	пр	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	Э	Э	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					сб							кт	кт							кт	кт	З	пр	Э	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	Э	пр	пд	пд	пд	пд	Д	пр	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
1	22.04.01	Материаловедение и технологии материалов	"Композиты и материалы фотоники"	МТМ-М20	пн	=		п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	З	пр	Э	Э	К	К	п	п	п	п	пр	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	пр	п/кт	п/кт	Оп	З	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	К
					вт	с		п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	Оп	З	пр	Э	Э	К	К	п	п	пр	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	Оп	З	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	К
					ср			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	пр	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	З	пр	Э	Э	К	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	Оп	З	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	=
					чт			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	К	пр	Э	Э	К	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	Оп	Э	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	=
					пт			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	пр	пр	Э	Э	К	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	Э	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	=
					сб			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	пр	Э	Э	Э	К	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	пр	п	п	п/кт	п/кт	З	пр	Э	Э	У	У	У	У	К	К	К	К	К	=
2	22.04.01	Материаловедение и технологии материалов	"Композиты и материалы фотоники"	МТМ-М19	пн	=		п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	пр	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	Оп	пр	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К
					вт	с		п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	Оп	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	пр	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	пд	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К
					ср			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	пр	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					чт			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	К	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					пт			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	пр	пр	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	пд	пд	пд	пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
					сб			п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	З	пр	Э	Э	Э	К	п	п	п	п	п	п	п	п/кт	п/кт	п	п	п	пр	пд	пд	пд	пд	Д	пр	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=

Праздничные дни:

4 ноября;

1,2,3,4,5,6,7,8 января

23 февраля, 8 марта

1, 9 мая; 12 июня

- (пустая клетка) - теоретическое обучение
- пр - выходные и праздничные дни
- К - каникулы
- Э - экзаменационная сессия
- п - производственная практика рассредоточенная
- У - учебная практика концентрированная
- П - производственная практика концентрированная
- с - дни методической работы ППС, самостоятельной работы студентов
- О - компенсационные дни теоретическое обучение (за выходные и праздничные дни)
- З - зачетная сессия
- пд - преддипломная практика
- Д - выпускная квалификационая работа
- кт - выставление результатов текущего контроля (контрольные точки)